認 定 範 囲

（試験区分）

認定番号　VLAC-015

有効期限　2025 年 9 月 12 日

〔試験所（申請者/法人名）〕

株式会社アイピーエス

〔試験場〕

新横浜安全センター

〔試験場所在地〕

神奈川県横浜市都筑区東方町 345-4

〔認定試験区分〕

製品安全規格に基づく医用電気機器試験

IEC 60601-1 シリーズ	**EN 60601-1** シリーズ	**JIS T 0601-1** シリーズ
IEC 60601-2 シリーズ	**EN 60601-2** シリーズ	
JIS T 0601-2 シリーズ	**JIS T 60601-2** シリーズ	**JIS T 9254**
IEC 80601-2 シリーズ	**EN IEC 80601-2** シリーズ	**JIS T 80601-2** シリーズ
ISO 80601-2 シリーズ	**EN ISO 80601-2** シリーズ	
IEC 62366-1	**EN 62366-1**	**JIS T 62366-1**
IEC 62304	**EN 62304**	**JIS T 2304**

制御機器・測定機器及び試験室用電気機器試験

IEC 61010-1 シリーズ	**EN 61010-1** シリーズ	**JIS C 1010-1** シリーズ
IEC 61010-2 シリーズ	**EN 61010-2** シリーズ	**JIS C 1010-2** シリーズ
	EN IEC 61010-2 シリーズ	

認 定 範 囲

（試験規格）

認定番号　VLAC-015

有効期限　2025 年 9 月 12 日

〔試験所（申請者/法人名）〕

株式会社アイピーエス

〔試験場〕

新横浜安全センター

〔試験場所在地〕

神奈川県横浜市都筑区東方町 345-4

〔認定試験規格〕

医用電気機器

IEC 60601-1:2005+A1:2012 [*3]		**JIS T 0601-1:2017** [*3]
	EN 60601-1:2006+A1:2013+A12:2014 [*3]	
IEC 60601-1:2005+A1:2012+A2:2020 [*3]		**JIS T 0601-1:2023** [*3]
	EN 60601-1:2006+A2:2021 [*3]	
IEC 60601-2-2:2017 [*4]	**EN IEC 60601-2-2:2018** [*4]	**JIS T 0601-2-2:2020** [*4]
IEC 60601-2-2:2017+A1:2023 [*4*8]		
IEC 60601-1-6:2010+A1:2013+A2:2020		**JIS T 60601-1-6:2023**
	EN 60601-1-6:2010+A2:2021	
IEC 62366-1:2015+A1:2020	**EN 62366-1:2015+A1:2020**	**JIS T 62366-1:2022**
IEC 62304:2006+A1:2015	**EN 62304:2006+A1:2015**	**JIS T 2304:2017**
IEC 60601-1-8:2006+A1:2012+A2:2020 [*7]		**JIS T 60601-1-8:2023** [*7]
	EN 60601-1-8:2007+A1:2012+A2:2020 [*7]	
IEC 60601-2-18:2009 [*2]	**EN 60601-2-18:2015** [*2]	**JIS T 0601-2-18:2013** [*2]

[*2] **項201.9.7.5, 201.10.4, 201.11.6.5(IP試験)を除く**

[*3] **項 8.9.1.7(IEC 60112(JIS C 2134)試験), 8.9.1.16(塗装試験), 8.11.3.6(IEC 60335-1(JIS C 9335-1)の 25.14 試験), 9.6.3, 9.7.5, 10.1.1, 10.4, 11.2.2, 11.2.3, 11.4, 11.6.5(IP 試験), 13.2.11, 15.4.7.1, 15.4.7.3, 15.4.9, Annex G, Annex L を除く**

[*4] **項 201.4.11, 201.8.4.102, 201.8.6.1, 201.8.7.1, 201.8.7.3, 201.8.8.3, 201.8.8.3.101, 201.8.8.3.102, 201.8.8.3.103, 201.8.8.104, 201.11.1, 201.11.8, 201.12.1.101, 201.12.1.102 a), 201.12.1.102 b), 201.12.1.103, 201.12.4.2, 201.12.4.4.101, 201.12.4.4.102, 201.13.2.13.101**

[*7] **項6.3.3.2を除く**

[*8] **2024年9月10日　規格追加　項201.8.7.3.101 item 3)を除く**

以下は通則と同一内容の項目のみ対象

IEC 60601-2-4:2015+A1:2020	**EN 60601-2-4:2010+A1:2018**	
IEC 60601-2-10:2012+A1:2016	**EN 60601-2-10:2015+A1:2016**	**JIS T 0601-2-10:2015**
IEC 60601-2-25:2011 [*1]	**EN 60601-2-25:2015** [*1]	**JIS T 0601-2-25:2014** [*1]
IEC 80601-2-26:2019	**EN 60601-2-26:2015** **EN IEC 80601-2-26:2020**	

IEC 60601-2-27:2011 [*1]	**EN 60601-2-27:2014** [*1]	
IEC 60601-2-34:2011	**EN 60601-2-34:2014**	
IEC 60601-2-37:2007+A1:2015	**EN 60601-2-37:2008+A1:2015**	**JIS T 0601-2-37:2018**
IEC 60601-2-40:2016	**EN 60601-2-40:2019**	
IEC 60601-2-47:2012 [*1]	**EN 60601-2-47:2015** [*1]	**JIS T 60601-2-47:2018** [*1]
IEC 80601-2-49:2018	**EN 60601-2-49:2015** **EN IEC 80601-2-49:2019**	
IEC 60601-2-52:2009+A1:2015	**EN 60601-2-52:2010+A1:2015**	**JIS T 9254:2015**
IEC 60601-2-66:2019	**EN 60601-2-66:2020**	**JIS T 0601-2-66:2015**
ISO 80601-2-55:2018	**EN ISO 80601-2-55:2018**	**JIS T 80601-2-55:2014**
ISO 80601-2-56:2017+A1:2018	**EN ISO 80601-2-56:2017+A1:2020**	
ISO 80601-2-61:2017	**EN ISO 80601-2-61:2019**	**JIS T 80601-2-61:2014**
IEC 80601-2-77:2019	**EN IEC 80601-2-77:2021**	
IEC 80601-2-78:2019	**EN IEC 80601-2-78:2020**	**JIS T 80601-2-78**

[*1] 通則と同一内容の項目に加え **201.12** 項も認定対象

制御機器・測定機器及び試験室用電気機器

IEC 61010-1:2010+A1:2016 [*5]	**EN 61010-1:2010+A1:2019** [*5]	**JIS C 1010-1:2019** [*6]
IEC 61010-2-081:2019	**EN 61010-2-081:2020**	
IEC 61010-2-101:2018	**EN 61010-2-101:2017** **EN IEC 61010-2-101:2022**	**JIS C 1010-2-101:2020**

[*5] 項 **10.5.3 2), 11.6, 11.7, 12.1, 12.2.1.2, 12.2.1.3, 12.3(**光学放射の測定**), 12.4, 12.5.2, 12.6, 13.2.3** を除く

[*6] 項**10.5.3 d), 11.6, 11.7, 12.1, 12.2.1.2, 12.2.1.3, 12.3(**光学放射の測定**), 12.4, 12.5.2, 12.6, 13.2.3** を除く

試験所は上記の試験規格内に記述された試験活動に対してのみ認定される。
規格番号に版または年号が併記なき場合は、認定証発行時（2023.9.13）の最新版を意味する。